

エッチング



Si Deep-RIE

住友精密 MUC-21



ドライエッチング装置

アネルバ DEA-506
Si, SiN, SiO₂



ドライエッチング装置

アネルバ L-507DL
Si



AI RIE

芝浦エレクトック HIRRIE-100



ECRエッチング装置

アネルバ ECR6001
GaAs



アッシング装置

ULVAC UNA2000
2.45GHz, 1kW



アッシング装置

プランソン IPC4000
13.56MHz, 600W



酸エッチングドラフト